First Hit

Generate Collection Print

L1: Entry 1 of 2

File: JPAB

Nov 1, 1988

PUB-NO: JP363264686A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63264686 A

TITLE: RESIST INK

PUBN-DATE: November 1, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KIKUCHI, SHIGEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

· COUNTRY

TOYO INK MFG CO LTD

APPL-NO: JP62099120

APPL-DATE: April 22, 1987

US-CL-CURRENT: 524/398

INT-CL (IPC): CO9D 11/10; CO9D 11/10

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a resist ink for lithography or letterpress printing which has excellent flowability, transferability and wettability with a pigment and gives a smooth ink film free of a pin hole, an eye hole, etc., and which comprises a particular coupling agent.

CONSTITUTION: At least one member selected from among silane, titanate and aluminum coupling agents (e.g., vinyltriethoxysilane, isopropyltriisostearoyl titanate, alkyl acetoacetate, aluminum diisopropylate, etc.) is incorporated in an actinic energy raythermoset resist ink for lithography or letterpress printing. In general, the lithography or letter press printing can meet the requirement for line fining, but since the film is thin, attention must be drawn to a pin hole, an eye hole, etc. in such printing. The resist ink contg. the coupling agent is excellent in printing properties, i.e., flowability, transferability and wettability with a pigment, gives a smooth ink film and can prevent occurrence of a pin hole, an eye hole, etc.

COPYRIGHT: (C)1988, JPO&Japio

First Hit

Generate Collection Print

L23: Entry 46 of 50

File: DWPI

Nov 1, 1988

DERWENT-ACC-NO: 1988-351342

DERWENT-WEEK: 198849

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Etching resist ink compsn. - contg. silane, titanate and/or aluminium

coupling agent(s)

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

TOYO INK MFG CO

TOXW

PRIORITY-DATA: 1987JP-0099120 (April 22, 1987)

Search Selected Search ALL

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 63264686 A

November 1, 1988

008

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 63264686A

April 22, 1987

1987JP-0099120

INT-CL (IPC): C09D 11/10

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63264686A

BASIC-ABSTRACT:

Ink compsn. printed lithographically or relief printed and hardened by irradiating with active energy rays is blended with <u>silane</u> coupling agnet, titanate <u>coupling</u> agent or Al coupling agent.

The ink compsn. is any used in voncentional <u>resist</u> ink compsn. comprising (A) 10-80 wt.% polymer or prepolymer (e.g., copolymer or terpolymer of <u>monomer(s)</u> (e.g., styrene, methylvinyl ether or methyl <u>methacrylate</u>) and maleic anhydride, etc.) and (B) 20-90 wt.% <u>monomer</u> contg. an ethylenically unsatd. gp. and opt. (C) pigment, plasticiser, surfactant, defoaming <u>agent</u>, etc. The coupling <u>agent</u> is pref. <u>silane coupling agent</u> (e.g., vinyl ethoxy <u>silane</u>, vinyl tris(beta-methoxyethoxy) <u>silane</u>, beta-(3,4-epoxycyclohexyl) ethyltrimethoxy, etc.), titanate (e.g., isopropyltridecylbenzene -sulphonyl titanate, isopropyltriisostearyl titanate, isopropyl tris(dioctyl-pyrophosphate) titanate, etc.) or Al cpd. (e.g., alkylacetate Al diisopropylate, etc.).

USE/ADVANTAGE - The ink compsn. is used for preparing printed circuit board. It has high printability (e.g., fluidity, transferability and wettability with the substrate) to provide printed film having high smoothness which is free from

Record Display Form Page 2 of 3

pinholes.

TITLE-TERMS: ETCH RESIST INK COMPOSITION CONTAIN SILANE TITANATE ALUMINIUM COUPLE AGENT

DERWENT-CLASS: A89 E11 E12 G02 L03

CPI-CODES: A08-M01C; A08-M01D; A11-C02B; A12-E07A; E05-E01; E05-E02D; E05-G09D; E05-L01; E11-P; G02-A04A; G02-A05B; L03-H04E4;

CHEMICAL-CODES:

Chemical Indexing M3 *01*

Fragmentation Code

 A422
 A921
 A923
 A960
 B415
 B701
 B702
 B713
 B720
 B813

 B815
 B831
 B832
 C710
 G011
 G012
 G013
 G100
 H4
 H401

 H481
 H716
 H722
 H8
 J011
 J171
 K431
 M210
 M213
 M220

 M222
 M224
 M225
 M231
 M232
 M240
 M250
 M262
 M272
 M281

 M282
 M283
 M315
 M320
 M331
 M342
 M361
 M411
 M510
 M520

 $\tt M530\ M531\ M540\ M630\ M782\ M903\ Q332\ Q338\ Q454$

Registry Numbers

3102R 1678D

Chemical Indexing M3 *02*

Fragmentation Code

A313 A960 C710 H4 H401 H481 H8 J0 J011 J2 J271 J5 J581 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M272 M282 M313 M321 M331 M342 M382 M391 M411 M510 M520 M530 M540 M782 M903 M904 Q332 Q338 Q454 Markush Compounds 198849-E1902-M Registry Numbers

3102R 1678D

Chemical Indexing M3 *03*

Fragmentation Code

 B414
 B614
 B712
 B713
 B720
 B741
 B742
 B743
 B752
 B831

 C017
 D022
 D130
 F012
 F100
 H100
 H102
 H182
 H183
 H498

 H581
 H582
 H602
 H681
 H713
 H716
 H721
 M210
 M211
 M212

 M213
 M231
 M250
 M272
 M281
 M282
 M283
 M311
 M312
 M313

 M390
 M321
 M323
 M332
 M342
 M351
 M361
 M373
 M383

 M391
 M392
 M393
 M411
 M510
 M514
 M520
 M521
 M530
 M540

M782 M903 M904 Q332 Q338 Q454

Ring Index

00012 00712

Markush Compounds

198849-E1901-M

Registry Numbers

3102R 1678D

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 5188U; 5291U; 5398U; 5401U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0038 0205 0212 0069 0072 0231 0304 0305 0306 0307 0500 0501 0502 0503 3011 3012 3013 3014 0535 0536 0537 0538 0878 0879 0880 0881 1415 1416 1417 1418 2009 2016 2020 2194 2198 2208 2231 2271 2273 2307 2321 2493 2657 3252 2660 2661 2662 2740 2812

⑩ 公開特許公報(A) 昭63-264686

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月1日

C 09 D 11/10

107 PTR

8721 - 4 J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

30発明の名称

レジストインキ

②特 願 昭62-99120

②出 願 昭62(1987)4月22日

母 明 者 菊 池

重雄

東京都中央区京橋2丁目3番13号 東洋インキ製造株式会

社内

②出 願 人 東洋インキ製造株式会

東京都中央区京橋2丁目3番13号

社

明知書

1. 発明の名称

レジストインキ

2. 特許請求の範囲

1. 平版または凸版を使用して印刷される活性エネルギー線硬化型レジストインキにおいて、シラン系、チタネート系およびアルミニウム系から選ばれる少なくとも1種のカップリング剤を含有することを特徴とするレジストインキ。

2. 樹脂凸版を使用するドライオフセット印刷用である特許請求の範囲第1項記載のレジストインキ。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明は、紫外線等の活性エネルギー線で硬化するレジストインキに関し、さらには印刷配線基板の製造に好適な、平版、凸版方式のレジストインキに関するものである。

(従来の技術)

通常、印刷配線基板は、超高精密の配線板以外は ほとんど印刷法によって製造れている。通常、スク リーン印刷法が多く、他にいくつかの印刷法が紹介されている。なお、超高精密度基板の製造方法として、ドライフィルム法が採用されている。これはポリエステルフィルム等のベース上に、感光性樹脂組成物が塗布されたドライフィルムを銅張り積層板に積層(ラミネート)し、ネガフィルムを密着踏光に着ことによってエッチングレジスト膜を形成する写真方式の方法である。従って、商密度のパクーン形成システムであるが、生産能力が2~4枚/分と低く、材料費も印刷法に比べるとおおよぞ6倍程度高いため、コストパホーマンスの高い方法とは言い難い

印刷法による印刷配線基板は、切断、研磨、水洗、乾燥された調張り積層板に、エッチングレジストパターンを形成し、エッチング、水洗した後、エッチングレジストインキを除去し、ソルダーレジストパターンを形成し、次にマーキングパターンを形成し、ガイド穴開けやプレスされて、製造されている。スクリーン印刷法による印刷配線基板の製造は、一般的なシステムとして普及している。この方法は

比較的高い熟練技能が要求される難易度の高いシス

テムである。使用される版材が、繊維状のメッシュ版であり、供給される銅張り積層板に、スキージによって画線を印刷する。そのため、厚い印刷皮膜が得られるものの、版の伸び等により寸法精度が劣ることが多い。再現される線幅が通常 3 0 0 ~ 6 0 0 μ m 程度の解像力が限界とされている。また、不安定要素が多いため、不良率が高いという欠点がある

スクリーン印刷法以外にも、水なし平版印刷法や 凸版印刷法等が知られている。水なし平版印刷法は 必 金属ベースの支持体に感光層、シリコーンゴム層を積層した平版または層間に薄い弾性層を備えた平 版を用い、紫外線硬化型または然硬化型レジストインキを、調張り積層板に印刷する方法である。非性 が必ずしも 満足される のとは言い難い。また、版式が平版であるため、 画線部のインキ受理性に限界があり、かつ高粘度である。

ピンホール等の発生を除去する目的で、銅張り積

ングレジストインキを使用したプリント配線板の製造工程は、銅張積層板等の基板の上に紫外線硬化性インキをスクリーン印刷等により印刷し、紫外線乾燥装置でインキを硬化させた後、所望の回路パターンをエッチング液である塩化第2鉄や塩化第2銅等でエッチングする。次にパターン上に被着されているインキを剝離させるには常温で濃度1%~5%の苛性ソーダ溶液の中に基板を浸漬するかあるいはスプレー式に溶液を当ててインキを剝離し、レジストパターンに対応した回路を形成する。

繋外線硬化型エッチングレジスト用インキは、高 速硬化、無公害、無加熱、高信頼性といった優れた 性能を持っている事から、その使用量が増加してい る。

ここ数年来、電気機器、電子機器の小型化、高性能化が急速に進展し、プリント配線基板の配線の細線化、かつより高い信頼性が要請されており、エッチングレジスト用インキに対してもより細かい配線パターンのエッチング加工の可能なもの、かつより高い信頼性が望まれている。

従来の紫外線硬化型レジスト用インキによるレジ

層板の表面に下引き層を予め印刷または塗布したり 、あるいはエッチングレジストパターンを 2 度刷り である重ね刷りを行う方法が紹介されている。

また、湿し水を使用する平版印刷法も知られているが、水なし平版と同様にレジスト皮膜が十分ではなく、さらに湿し水を用いることによる印刷管理に 熟練を必要とする。

樹脂凸版を使用するドライオフセット印刷法も知られている。この方法は、平版印刷法と異なり、湿し水の管理とうい問題もなく、また平版印刷法に比ベレジスト皮膜の厚さも確保し易いという効果がある。また、スクリーン印刷法に比べ高い特度のパターン形成が可能であるという利点もある。

以上のように各種印刷法による印刷配線基板の製造方法が紹介されているが、これらの方法は、主としてエッチングレジストパターンの形成を対象としている。

なお、紫外線硬化型レジストインキを使用するレジストパターン形成法は知られており、高速硬化、 無公客等の利点を有する。

従来の紫外線等の活性エネルギー線硬化型エッチ

スト形成としてはスクリーン印刷法が主流をなしているが、この方法では得られるパターンの解像度が最高でも、線巾150~200μmであるため、パターンの微細化が益々進められている今日、要望されるような高解像度レジストパターンの形成には、コストが極めて高く、作業性も劣るドライフィルム法に頼らざるを得ないのが、現状である。

従って、今後レジストパターンの細線化、経済的な量産方法として、平版印刷や凸版印刷方式が注目 されている。

平版印刷や凸版印刷方式によるエッチングレジストインキを例に挙げれば、アルカリ可溶を目的にカルボキシル基またはカルボン酸無水物基を有するハーフエステルをインキ成分のプレポリマー、オリゴマーおよびまたはモノマーを使用する。この様な極性の強い成分を使用している為、インキの流動性、転移性が劣化し、インキ皮膜が均一でなるなる。その為、エッチングの際にパターン部の線細りやピンホール、アイホール等が発生しやすく、歩留まりの

低下を来すという欠点があった。この原因としては . 必ずしも明確ではないが、レジストインキに使用 されている顔料や銅張り積層板との関係等が影響し ているものと思われる。

ソルダーレジストインキについては、エッチングレジストインキと異なり、除去されない為、耐久性、硬度、耐薬品性等が要求される。それと共に、エッチングレジストバターンと同様に、ピンホール、アイホール等があってはならない。

(発明が解決しようとする問題点)

平版印刷や凸版印刷方式は、 細線化に対応できるが、一般に皮膜が薄い為、 ピンホール、 アイホール等への配慮が必要となる。 従って、 本発明は、 印刷 適性、 すなわち流動性、 転移性や顔料との濡れ性に 優れ、 インキ皮膜の平滑性を有し、 ピンホール、 アイホール等の発生を防止し得るレジストインキを提供するものである。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

本発明は、平版または凸版を使用して印刷される 活性エネルギー線硬化型レジストインキにおいて.

ンキ転移性が劣化し、印刷したインキ皮膜の転移性 は、通常のオフセット印刷に比較するとはなばだ劣 るレベルにある。

ソルダーレジストインキについては、その耐性の面から、カルボキシル基またはカルボン酸無水物基を有する成分は使用せず、一般に好適とされるビヒクルは、エポキシアクリレート等が使用される。これ等のビビクルは、餌料との濡れ性は極めて悪く、オフセット印刷した場合、上述したエッチングレジストインキと同様にインキ転移性ははなばだ劣るレベルにある。

本発明においては、カップリング剤を使用することにより、飼料—樹脂 (ビヒクル) の濡れ性、流動性が向上し、さらには印刷されたインキ皮膜は均一にレベリングし、エッチング加工やソルダー加工に優れている。

なお、レジストインキに、シランカップリング剤 を添加することは知られているが、平版印刷や凸版 印刷のレジストインキに添加すること、これらの印 別の為のインキとして、薄い皮膜でもピンホール、 アイホール等の少ない印刷が可能とすること、を見 シラン系、チタネート系およびアルミニウム系から 選ばれる少なくとも 1 種のカップリング剤を含有す るレジストインである。さらにはドライオフセット 印刷法のレジストインキを提供するものである。

本発明は、重合性不飽和二重結合を有するプレポリマー、オリゴマーおよびまたはモノマーを含み、さらに必要に応じて、重合性不飽和二重結合を有しない樹脂、飼料、ラジカル重合開始剤を含む活性エネルギー線硬化型レジストインキであり、シラン系、チタネート系およびアルミニウム系から選ばれる少なくとも1種のカップリング剤を含有するレジストインキである。

カップリング剤を含有することにより、顔料との 濡れ性、流動性や転移性を含む印刷適性の改善がな され、均一なインキ皮膜が得られる様になり、平版 印刷や凸版印刷においても、ピンホール、アイホール等の少ない印刷が可能とするものである。

カルボキシル基またはカルボン酸無水物基を有する皮膜形成成分を有するエッチングレジストインキの場合、顔料との濡れ性、またはオフセット印刷機にて印刷した場合、ローラ間、版―ブラン間でのイ

出したものである。

本発明のレジストインキが適用される銅張り積層版としては、民生用だけでなく、本発明のレジストインキが、高解像度のものが得られるため、産業用をも対象とするものである。また、銅張り積層板はリジッドなものは勿論、フレキシブルな基板も本発明のレジストインキは対象とするものである。

 できるものでなければならない。このような用途においては、一般にプレポリマーまたは樹脂成分として、カルボキシル基またはカルボン酸無水物基を含有させる。また、ソルダーレジストインキでは、除去されることなく、一般に耐薬品性等の耐性が要求される。 従って、ソルダーレジストインキには、カルボキシル基またはカルボン酸無水物基を残る成分は使用しない。

本発明で使用されるカップリング剤としては、表面改質等に用いられているものであり、シラン系、チタネート系またはアルミニウム系のカップリング剤である。好ましくは、シラン系またはチタネート系カップリング剤である。これらのカップリング剤の1例を挙げる。

ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス(β - メトキシ・エトキシ)シラン、 β - (3, 4 - エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、r - グリンドキシプロピルトリメトキシシラン、r - メタクリルオキシプロピルトリメトキシシラン、N - β (アミノエチル) - r -

エッチングレジストインキに使用される組成は、 従来から知られているインキが使用できるが、それ らの具体的な例としては、スチレン、メチルピニル エーテル、メタクリル酸メチルのような単量体と無 水マレイン酸との二元系ないしは三元系共重合体 (通常無水マレイン酸合有量が10~50モル%のも の)、ないしはこれら共重合体と各種アルコール類 との反応で生成するハーフエステル化物がある。

さらにアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、あるいはフタル酸無水物またはシクロヘキサンー1、2ージカルボン酸無水物とβーヒドロキシエチルアクリレートないしはβーヒドロキシエチルメタクリレートとの反応で生成するハーフエチル化物、といったカルボキシル基を有することにより得られる重合体、あるいはスチル、メタクリル酸エステル類、あるいはスチレン、アクリルやエステル類、あるいはスチレン、アクリロニトリル等の単量体との共重合体などを挙げることができる。

または、ロジンに対し無水マレイン酸のような不

ミノプロピルメチルジメトキシシラン, ァーアミノ プロピルトリエトキシシラン, r-クロロプロピル トリメトキシシラン、ァーメルカプトプロピルトリ メトキシシラン, ビニルトリクロロシラン, ェーク ロロプロピルメチルジクロロシラン、ェークロロプ ロピルメチルジメトキシシラン、ァークロロプロピ ルメチルジエトキシシラン。ァーグリシドキシプロ ピルメチルジメトキシシラン、 r - メタクリロキシ プロピルメチルジメトキシシラン、 ァーウレイドブ ロピルトリエトキシシラン、イソプロピルトリイソ ステアロイルチタネート, イソプロピルトリデシル ベンゼンスルホニルチタネート、イソプロピルトリ ス (ジオクチルパイロホスフェート) チタネート, テトライソプロピルビス (ジオクチルホスファイト) チクネート, テトラオクチルピス (ジトリデシル *スファイト) チタネート, テトラ (2, 2-ジア リルオキシメチルー1-プチル) ピス (ジートリデ シル) ホスファイトチタネート, トリス (ジオクチ ルパイロホスフェート) エチルチタネート, アルキ ルアセトアセテート・アルミニウム・ジイソプロピ レート等である。

飽和ジカルボン酸を付加させた樹脂, さらには該樹脂に水酸基およびラジカル重合可能な不飽和二重結合を有する化合物を反応させて得られた樹脂(プレポリマー)が挙げられる。その他, ロジン変性アクリレート等も使用できる。

なお、上述の無水マレイン酸との共重合体からハーフェステル化物を形成するための各種アルコール 類としてはメチルアルコール、エチルアルコール、
nープロピルアルコール、iso ープロピルアルコール
ル、nーブチルアルコール、iso ープチルアルコール
ル、nーラウリルアルコール、nーステアリルアル
コール、シクロヘキシルアルコール、ベンジルアル
コール、メチルセロソルプ、エチルセロソルプ、プチルセロソルブなどを挙げることができる。

さらに、プレポリマーとしては活性エネルギー線 硬化型組成物として一般に知られているエポキシア クリレート、油変性アルキッドアクリレート、不飽 和ポリエステルなどを使用することもできる。また 、 樹脂としてはエポキシ樹脂、エポキシエステル樹脂、アルキッド樹脂、石油樹脂、繊維素誘導体、ロ ジンなどを使用することができる。 ソルダーレジストインキにおいては、エポキシアクリレート、油変性アルキッドアクリレート、不飽 和ポリエステル等のプレポリマーおよびまたは下記 のカルポキシル基を有しないモノマーが使用される

また木発明で使用するモノマーとしては、エチレン性不飽和基を1個有する単量体であり、カルボキシル基含有単量体およびまたはカルボキシル基を含有しない単量体である。

カルボキシル基を含有する単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸などの単量体、あるいはフタル酸無水物またはシクロヘキサンー1、2ージカルボン酸無水物とβーヒドロキシエチルアクリレート、βーヒドロキシアロピルアクリレート。βーヒドロキシアロピルアクリレートをのヒドロキシル基含有アクリレートもしくはメタクリレートとの反応で生成でするハーフエステル化反応物で分子中に1個のカルボキシル基を有する単量体などを挙げることができる

また、カルポキシル基を含有しない単量体しては、

ーアリルベンゾイン等のベンゾイン系増密剤、ベン
ブフェノン、pーメチルベンゾフェノン、pーメチルベンゾフェノン、pーメチルベンゾフェノン、pーベンゾイル安息香酸メル
・ 4ーピスジエチルアミノベンゾフェノン、pージ
メチルアミノ安息香酸イソアミル、pージメチルアミノアミノン等のジアルキルアミノアシスチルアミノアシスチール
なテークをのジアルキルン、キサントンが増速剤が発生がある。これらの単独もしくは適宜組み合わはでより用いることもできる。これらの光増感剤であることが望ましい。

本発明のインキ組成の1例を挙げると、プレポリマーおよびまたは樹脂 (a) とモノマー (b) の配合割合は特に制限されるものではないが、好ましくは (a) 10~80重量%、(b) 20~90重量%となるような配合割合である。この配合割合で希釈ワニスを作製する場合においては、120℃以下でハイドロキノン、メトキシハイドロキノン等の熱

各種のアクリル酸エステル類またはメタクリル酸エステル類があり、例えば、メチル、エチル、プロピル、プチル、ペンチル、ラウリル、シクロヘキシル、フルフリル、テキラヒドロフルフリル等のエステルが挙げられ、あるいはカルビトールアクリレート、さらにフェノールまたはピスフェノールとエチレンオキサイドとの付加反応で生成するポリエーテル類のアクリレートまたはメタクリレートなどが挙げられる。

またヒドロキシル基含有アクリレートまたはメタクリレートも好適に使用でき、例えばβーヒドロキシエチルアクリレートまたはメタクリレート、あるいはβーヒドロキシプロピルアクリレートまたはメタクリレートなど、また、スチレン、アクリロニトリルのような単量体も使用することができる。

本発明において、活性エネルギー線が繋外線である場合には、光増感剤(ラジカル重合開始剤)を添加する必要があり、ペンゾイン、ペンゾインメチルエーテル、ペンゾインエチルエーテル、ペンゾイン α-クロロベンゾイン、α

重合禁止剤を添加することが、ゲル化を防ぐために 好ましい。

カップリング網の添加量は、特に制限されるものではないが、好ましくは、インキに対し 0.01~5 重量%程度である。カップリング剤の添加により、インキの印刷適性は大幅に改善される。エッチングレジストインキ、ソルダーレジストインキまたはマーキングインキいずれにも適用できる。

活性エネルギー線硬化型インキとして上記希釈ワニスに染料、顔料を分散または溶解させるには、その方法は特に限定されることはなく、三本ロール、ボールミル等の常法の分散方法において行うことができる。また、有機、無機、体質顔料の他に、必要に応じて可塑剤、界面活性剤、消泡剤等を添加することができる。勿論、顔料を使用していないインキであってもよい。

本発明のインキは、平販または凸版印刷で印刷されるが、例えばウエットオフセット印刷, 乾式平版印刷, 樹脂凸版を使用したドライオフセット印刷等である。

なお、印刷方式として、ドライオフセット印刷で

は、平版印刷法と比べ皮膜の厚さを大きいものとすることができ、よりピンホール等のないエッチングやソルダーレジストとすることができる。活性エネルギー線硬化型インキを使用することにより高速化、無公害化を図るだけでなく、細線化に対応し得るものであり、生産の効率化を図れるものである。

さらに本発明では、マーキングの形成も、活性エネルギー線硬化型インキをドライオフセット印刷することにより、より効率化を図ることも引張り積層板に対し、切断、研磨、水洗、乾燥、エッチングレジストパターンの除去、ソルダーレジストの形成、マーキングの形成、を連続してり、カつ高速化も図れる。なお、網環り積層板に対する切断、研磨、水洗、乾燥は、インラインとせず、オフラインとすることもできる。

以下、実施例、比較例により本発明を説明する。 例中「部」とは重量部を示す。

実施例1

エッチングレジストインキ

(a) スチレン/無水マレイン酸(当モル) 共重合

り、均一なインキ皮膜が得られ、パターン再現性は 良好であった。

80W/cmの高圧水銀灯3本を有する紫外線照射装置に12m/分の速度で通過させ紫外線照射をした。十分に乾燥硬化していた(指触乾燥性検査)。なお、緑巾50μmの印刷部分でもパターン再現性は良好であった。なお、膜厚は約5μmであった。

次いで、塩化第二銅水溶液を銅張積層板にスプレーし、非印刷部をエッチングした。水洗した後に、3重量%の水酸化ナトリウム水溶液をスプレーすることにより、レジストインキを除去した。こうして得られた配線板は、いずれの線巾でも良好であり、異常は認められなかった。なお、ピンホールなどの測定はルーゼックス(東洋インキ製造機画像解析装置)で行った。

実施例2

実施例1で得られた配線板にソルダーレジストインキを以下のように形成した。

ソルダーレジストインキ

(a) エポキシアクリレート (昭和高分子的, SP -1509) 40部 体のヒドロキシエチルアクリレートのエステル化物 (酸価145) 4 0 部

(b) トリメチロールプロパントリアクリレート

20部

(c) ラジカル重合開始剂 (ベンゾフェノン + p -ジメチルアミノアセトフェノン) 1 0 部

(d) 顔料(フタロシアニンブルー+体質顔料)

1 9.5 部

(e) A 1 1 2 0 (日本ユニカー製シランカップリング剤)0.5 部

(1) 2-ヒドロキシエチルエアクリレート

1 0 gK

(a), (b), (c), (d) の混合物を三本ロールミルで練肉の際. (e) を徐々に滴下しながら、十分混練した。その後, (1) を投入し、粘度300ポイズのエッチングレジストインキを得た。

得られたインキを樹脂凸版を用い、印刷速度 2 0 枚 / 1 分でドライオフセット印刷法により、線巾 5 0 μ m、 1 0 0 μ m、 1 5 0 μ m の 3 種で銅張り積層板 (厚さ 1.6 m m、 銅箔 3 5 μ) に印刷した。インキのローラ間、版-プラシ間の流動性は良好であ

(b) MANDA (日本化薬師モノマー) 19部 (c) ラジカル重合開始剤 (ベンゾフェノン+セ イコール IPBM (星光化学師)) 8部

(d) 頗料 (フタロシアニングリーン+タルク)

2 3 部

(e) アルミキレートM (川研ファインケミカル㈱ 製カップリング剤) 0.5部

(I) MÁNDA

9.5 部

(a), (b), (c), (d)の混合物を三本ロールミルで練肉の際, (e)を徐々に滴下しながら、十分混練した。その後, (f)を投入し、粘度150ポイズのソルダーレジストインキを得た。

得られたインキを樹脂凸版を用い、印刷速度15枚/分でドライオフセット印刷法により、銅張積層板に印刷し、80W/cmの高圧水銀灯3本を有する紫外線照射装置に12m/分の速度で通過させ紫外線照射をした。インキのローラ間、版一ブラン間の転移性は良好であり、均一なインキ皮膜が得られ、ピンホール等の発生は見られなかった。

ソルダーレジストの鉛筆硬度は7Hであり、トリ クレンまたはアルカリ洗浄剤に2分浸漬しても剝が

Sitaly

ACI/E/

Al C-My But

れることがなく (耐薬品性良好), 半田耐然性であ る260℃、10秒でも問題なく、恭盛目密着性も 100/100で良好であった。

実饰例 3

実施例2に続き、マーキングインキで印刷した。 マーキングインキ

(a) SP-1509

2 5 BB

(b) MANDA

2 2 部

- (c) ラジカル重合開始剤 (ベンゾフェノン+セ 8 PR
- イコール I P B M)

(d) 顔料 (酸化チタン)

4 5 部

(e) テトライソプロピルピス (ジオクチルホスフ ァイト) チタネート 1 部

(f) MANDA

9部

(a), (b), (c), (d) の混合物を三本 ロールミルで練肉の際、(e)を徐々に滴下しなが ら、十分混練した。その後、(1)を投入し、粘度 300ポイズのマーキングインキを得た。

得られたインキを樹脂凸版を用い、印刷速度15 枚/分でドライオフセット印刷法により、実施例2 の配線板に印刷し、80W/cmの高圧水銀灯3本を

実施例1のエッチングレジストインキの(b)を ,カルボキシル基含有メタクリレート(三菱レイヨ ン(時製アクリエステルHH) に代え、同様にインキ 組成物とし、実施例1と同様に試験したところ実施 例1とほぼ同様な良好な結果が得られた。

実施例7

実施例1のエッチングレジストインキにおいて、 (a), (b) 成分を下記のものに代え、同様にイ ンキ組成物を得た。

- (a) ガムロジン300部を窒素ガス雰囲気下で加 熱溶解させ、次いで無水マレイン酸 45 部を 加え、マレイン化ガムロジンとした。次に、 マレイン化ガムロジン100部にトリメチロ ールプロパントリアクリレート13部,ヒド ロキシエチルアクリレート17部。ハイドロ キノン0.1部、トリエチルアミン0.2部を加 えて反応させて得られた、酸価152のプレ ポリマー
- (b) アニロックスM-117 (東亜合成化学工業) 脚製ノニルフェノーループロピレンオキサイ ド付加体アクリレート)

有する紫外線照射装置に32 m/分の速度で通過さ せ紫外線照射をした。

得られたマーキングの鉛筆硬度はTHであり、ト リクレンまたはアルカリ洗浄剤に 2 分浸漬しても剝 がれることがなく (耐薬品性良好), 半田耐熱性で ある260℃、10秒でも問題なく、 恭盛目密着性 も100/100で良好であった。さらに、30c m離れたところからでも文字の視認ができた。

宝烯侧 4

実施例1のエッチングレジストインキを乾式平版 印刷で2度刷り (重ね刷り) し、紫外線照射したと ころ、実施例1に比べ若干劣るが、実施例1に近い 結果が得られた。なお、1度刷りでは実用にならな かった。

実施例 5

実施例1の銅張り積層板の代りに、電解銅箔/ボ リイミドまたは圧延銅箔/ポリイミドのフレキシブ ル銅張り積層板を使用し、他は実施例1と同様にし て実施したところ、実施例1とほぼ同様な結果が得 られた。

実施例 6

上記インキ組成物により、実施例1と同様に試験 したところ,実施例1とほぼ同様な良好な結果が得 られた。

実施例8

実施例2のソルダーレジストインキとして、 (b) のモノマーをトリメチロールプロパンアクリレー トに変えたところ、実施例2とほぼ同様な結果が得 られた.

実施 棚 9

エッチングレジストインキ

(a) スチレン/無水マレイン酸共重合体のアルコ ールによるハーフエステル化物 (米国ARCO C

hemical Co. 社製 SMA Resin)

(b) トリメチロールプロパントリアクリレート

3 0 部

(c) 実施例1と同じ顔料

2 5 88

(d) A 1 1 2 0

0.5部

(e) 2-ヒドロキシエチルエアクリレート

10部

(a), (b), (c) の混合物を三本ロールミ ルで練肉の際。 (d) を徐々に滴下しながら、十分

混練した。その後、 (e) を投入し、粘度 3 0 0 ポイズのエッチングレジストインキを得た。

得られたインキ組成物を、実施例1と同じようにドライオフセット印刷し、カーテンピーム型電子線照射装置を用いて10Mradの照射をした。乾燥性、パターン再現性、エッチング耐性、アルカリ可溶性いずれも良好であった。

比較例1~9

実施例1~9のインキで使用したカップリング剤を除いたインキを作成し、実施例1~9と同一の条件にて試験したところ、いずれもインキ流動性、ローラ間、版一ブラン間の転移性が劣り、得られたインキ皮膜も平滑性に欠け、一部ピンホール、アイホールの発生が生じた。

特許出願人 東洋インキ製造株式会社